WO0135428

Title: CAPACITOR POWDER

Abstract:

The invention relates to an electrolytic capacitor containing a niobium anode, a niobium oxide depletion layer, a semiconducting cathode and an electrolyte, whereby the niobium oxide depletion layer contains at least one metal selected from the group AI, Si, Ti, Zr, Mo, W, Y and Ta.

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 17. Mai 2001 (17.05.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/35428 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: 9/052

- (74) Anwalt: DROPE, Rüdiger; Bayer Aktiengesellschaft, 51368 Leverkusen (DE).
- (21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP00/10622

H01G 9/042,

(22) Internationales Anmeldedatum:

27. Oktober 2000 (27.10.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

- (30) Angaben zur Priorität: 199 53 946.4 9. November 1999 (09.11.1999) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): H.C. STARCK GMBH & CO. KG [DE/DE]; Im Schleeke 78-91, 38642 Goslar (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): REICHERT, Karlheinz [DE/DE]; Am Stadtfeld 43, 38304 Wolfenbüttel (DE). THOMAS, Oliver [DE/DE]; Feldstr. 7, 38667 Bad Harzburg (DE). SCHNITTER, Christoph [DE/DE]; Soltgrund 3, 31188 Holle (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL., IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX.

MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL,

TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TI, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

Mit internationalem Recherchenbericht.

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: CAPACITOR POWDER

(54) Bezeichnung: KONDENSATORPULVER

(57) Abstract: The invention relates to an electrolytic capacitor containing a niobium anode, a niobium oxide depletion layer, a semiconducting cathode and an electrolyte, whereby the niobium oxide depletion layer contains at least one metal selected from the group Al, Si, Ti, Zr, Mo, W, Y and Ta.

) (57) Zusammenfassung: Es wird ein Elektrolytkondensator, enthaltend eine Niobanode, eine Nioboxid-Sperrschicht, eine halbleitende Kathode und einen Elektrolyten, beschrieben, wobei die Nioboxid-Sperrschicht mindestens ein Metall aus der Gruppe Al, Si, Ti, Zr, Mo, W, Y und Ta enthält.

Kondensatorpulver

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Pulver zur Herstellung von Elektrolytkondensatoren, speziell ein Pulver zur Herstellung von Anoden für Elektrolytkondensatoren.

In der Literatur sind insbesondere die Erdsäuremetalle Niob und Tantal als Ausgangsmaterialien für die Herstellung derartiger Kondensatoren beschrieben. Die Herstellung der Kondensatoren erfolgt durch Versinterung der feinteiligen Pulver zur Erzeugung einer Struktur mit großer Oberfläche, Oxidation der Oberfläche des Sinterkörpers zur Erzeugung einer nicht leitenden Isolierschicht und Aufbringen der Gegenelektrode in Form einer Schicht aus Mangandioxid oder eines leitfähigen Polymeren. Die besondere Eignung der Erdsäuremetallpulver leitet sich aus der großen relativen Dielektrizitätskonstanten der Pentoxide ab.

15

10

5

Technische Bedeutung für die Kondensatorherstellung hat bisher lediglich Tantalpulver erlangt. Dies beruht einerseits auf der reproduzierbaren Herstellbarkeit von
feinteiligem Tantalpulver und andererseits darauf, dass die isolierende Oxidschicht
aus Tantalpentoxid eine besonders ausgeprägte Stabilität besitzt. Dies beruht möglicherweise darauf, dass das Tantal im Gegensatz zu Niob kein stabiles Suboxid
ausbildet.

20

25

30

Im Zuge der Entwicklung der Mikroelektronik gewinnen allerdings auch zunehmend Nachteile des Tantals an Bedeutung. Tantal besitzt einerseits eine sehr hohe Dichte von 16,6 g/cm³. Hierdurch wird die Tendenz zur Gewichtsreduktion insbesondere tragbarer elektronischer Geräte, wie Mobiltelefone usw., begrenzt. Aufgrund der nur halb so großen Dichte des Niobs im Vergleich zum Tantal können unter der Voraussetzung gleicher Geometrie und gleicher Eigenschaften der Oxidschicht etwa doppelt so hohe gewichtsbezogene spezifische Kapazitäten erzielt werden wie mit Tantalpulvern. Die die Kapazität eines Kondensators bestimmenden Materialeigenschaften

5

10

15

20

25

30

der isolierenden Pentoxidschicht beim Niob einerseits und beim Tantal andererseits haben zum Teil gegenläufige Einflüsse.

So ist die Kapazität eines Kondensators um so höher, je höher die relative Dielektrizitätkonstante der Isolatorschicht ist. Sie ist um so niedriger, je dicker die für die jeweils bestimmungsgemäße Betriebsspannung erforderliche Dicke der Isolatorschicht ist. So wird die mit 41 höhere Dielektrizitätskonstante des Niobpentoxides im Vergleich zu 26 des Tantalpentoxides durch die größere erforderliche Dicke der Pentoxidschicht beim Niob im Vergleich zum Tantal kompensiert. Bei vorgegebener Anodisierspannung liegt das Dickenwachstum der Tantalpentoxidschicht bei etwa 2 nm/V und das der Niobpentoxidschicht bei etwa 3,7 nm/V. Die auf die Oberfläche der Kondensatoren bezogenen Kapazitäten sind demgemäß vergleichbar.

Der Einsatz von Niobkondensatoren ist bisher dem Bereich niedriger spezifischer Kapazitäten mit kleiner spezifischer Oberfläche und geringerer Qualität vorbehalten geblieben.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, die Nachteile der bekannten Niobkondensatoren zu überwinden. Insbesondere ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die Niobpentoxid-Sperrschicht an Niobkondensatoren derart zu verbessern, dass höhere spezifische Kapazitäten realisierbar sind.

Es wurde gefunden, dass Niobpulver mit einer Oberflächenbeschichtung aus mindestens einem der Elemente Al, Si, Ti, Zr, Mo, W, Y und Ta in hervorragender Weise für die Herstellung von Niobkondensatoren geeignet sind. Insbesondere wurde gefunden, dass die spezifische Kapazität, bezogen auf die Oberfläche der Kondensatoranode, derartiger aus beschichtetem Niobpulver hergestellter Kondensatoren höher liegt als die von reinen Niobanoden und dass Niobanoden mit geringem Reststrom erhalten werden. Ferner liegen erste Anzeichen für eine mit Tantalanoden vergleichbare Langzeitstabilität vor.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind demgemäss Niobpulver mit einer Oberflächenbeschichtung mindestens eines der Elemente Al, Si, Ti, Zr, Mo, W, Y und Ta.

Gegenstand der Erfindung sind auch aus Niob bestehende Sinteranoden für Kondensatoren, wobei die Anoden oberflächlich einen Gehalt von mindestens einem der Elemente Al, Si, Ti, Zr, Mo, W, Y und Ta aufweisen.

Gegenstand der Erfindung sind ferner mit einer Nioboxid-Sperrschicht versehene

Sinteranoden aus Niob, wobei die Sperrschicht einen Gehalt von mindestens einem der Elemente Al, Si, Ti, Zr, Mo, W, Y und Ta aufweist.

Gegenstand der Erfindung sind weiterhin Elektrolytkondensatoren, die aus einer Niobanode, einer Nioboxid-Sperrschicht, einer halbleitenden Kathode und einem Elektrolyten bestehen, wobei die Nioboxid-Sperrschicht mindestens eines der Oberflächenmodifizierungselemente aufweist.

Bevorzugte Gehalte der Oberflächenmodifzierungselemente in der Sperrschicht liegen unterhalb 25 Atom-%, bezogen auf den Gesamt-Metallgehalt der Sperrschicht, insbesondere bevorzugt sind Gehalte von bis zu 20 Atom-%. Weiter bevorzugt sind Gehalte des Oberflächenmodifizierungselementes von 2 bis 15 Atom-% in der Oxid-Sperrschicht.

Bezogen auf das Niobpulver beträgt die Menge der Oberflächenbeschichtung vorzugsweise weniger als 18 Atom-%, insbesondere weniger als 15 Atom-%, weiter bevorzugt 1,5 bis 12 Atom-%.

Bevorzugte Oberflächenmodifizierungselemente sind Ti, Zr und Ta, insbesondere bevorzugt ist Ta.

15

20

25

5

10

15

20

25

30

Es wird angenommen, dass das Oberflächenmodifizierungselement des Niobpulvers auch bei der weiteren Verarbeitung zum Kondensator im wesentlichen auf der Oberfläche verbleibt, da die während der Weiterverarbeitung angewendeten Temperaturen von üblicherweise unterhalb 1250°C in Bezug auf den Schmelzpunkt von Niob von 2500°C für Festkörper-Diffusionen relativ niedrig sind.

Aufgrund der vorliegenden Erfindung wird es demgemäß ermöglicht, Niobkondensatoren herzustellen, die die zur Zeit höchstkapazitiven verfügbaren Tantalkondensatoren übertrifft. Derartige Tantalkondensatoren weisen spezifische Kapazitäten von $100\,000\,\mu\text{FV/g}$ bei Anodisierspannungen von beispielsweise 40 V auf. Ein erfindungsgemäßer Niobkondensator mit entsprechender Geometrie weist spezifische Kapazitäten von oberhalb $300\,000\,\mu\text{FV/g}$ auf. Insbesondere gelingt es, chemisch modifizierte Niobkondensatoren herzustellen, die eine auf die Kondensatorfläche bezogene spezifische Kapazität von mehr als $60\,000\,\mu\text{FV/m}^2$, insbesondere mehr als $70\,000\,\mu\text{FV/m}^2$, aufweisen.

Gegenstand der Erfindung ist auch das Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen Kondensatorpulver. Das Verfahren besteht darin, dass ein Niobpulver in der Lösung einer hydrolisierbaren oder zersetzbaren Verbindung des Oberflächenmodifizierungselementes getränkt wird, das Pulver von der Lösung abgetrennt wird, die an dem Pulver anhaftende Verbindung hydrolysiert oder zersetzt wird und anschließend das Hydrolysat zum Metall reduziert wird.

Als Niobpulver eignen sich Pulver, die durch Erhitzen von mittels Elektronenstrahl geschmolzenen Niobmetallingots in einer Wasserstoffatmosphäre, Mahlung des durch Wasserstoffaufnahme versprödeten Materials und Entfernung des Wasserstoffs durch Erhitzen im Vakuum erhalten wurden. Geeignet sind auch Niob-flakes gemäß WO 98/19811.

Ferner sind hochporöse Niobpulver geeignet, die nach nicht vorveröffentlichten Vorschlägen der Anmelderin gemäß DE 198 31 280, DE 198 47 012 und PCT 99/09772

WO 01/35428

- 5 -

durch Reduktion von Niobpentoxid in flüssigem oder gasförmigem Magnesium, gegebenenfalls nach vorheriger Reduktion zum Suboxid mittels Wasserstoff, erhalten wurden.

5 Als Niobpulver geeignet sind ferner Niobpulver, die eines oder mehrere der Elemente Al, Ti, Mo, W, Hf, Zr oder Ta als Legierungsbestandteile, d.h. in gleichmäßiger Verteilung in Mengen bis 5 Gew.-%, enthalten.

Die Aufbringung des Oberflächenmodifizierungselementes wird nachfolgend am 10 Beispiel des Tantal beschrieben:

Als zersetzbare bzw. hydrolisierbare Tantalverbindungen kommen insbesondere organische Tantalverbindungen in Frage, die in Wasser oder organischen Lösungsmitteln löslich sind. Als wasserlösliche organische Tantalverbindung ist Tantaloxalat geeignet. Ferner sind die alkohollöslichen Tantalalkoxide mit 1 bis 8 Kohlenstoffatomen wie Tantalmethoxid, Tantalethoxid, Tantalpropoxid, Tantalbutoxid usw. einschließlich Tantaloctoaten geeignet, ferner Organometallverbindungen des Tantals gemäß US-A 5,914,417.

15

20

25

30

Zur Erzeugung der dünnen Tantalschichten auf dem Niobpulver werden die organischen Tantalverbindungen vorzugsweise in verdünnten Lösungen eingesetzt, auch soweit diese an sich flüssig sind. Als Lösungsmittel geeignet ist Wasser, soweit die Tantalverbindung wasserbeständig ist. Die Alkoxide werden vorzugsweise in absolutem Alkohol oder in anderen organischen Lösungsmitteln mit so geringer Acidität, dass ohne Wasserzutritt keine Hydrolyse stattfindet, wie Toluol oder Benzol, eingesetzt. Bevorzugt zur Lösung der Alkoxide ist der jeweilige entsprechende Alkohol.

Die Konzentration der Tantalverbindung im jeweiligen Lösungsmittel beträgt vorzugsweise 1 bis 20 Gew.-%, insbesondere bevorzugt 1 bis 10 Gew.-% und weiter bevorzugt 1 bis 5 Gew.-%.

Das Niobpulver wird in der Lösung der organischen Tantalverbindung suspendiert und zur Gewährleistung einer guten Benetzung eine Zeit lang stehengelassen. Typischerweise kann dies 10 Minuten bis 1 Stunde betragen. Um eine gute Durchdringung von porösem Niobpulver bzw. Niobpulveragglomeraten zu gewährleisten, kann es zweckmäßig sein, das Niobpulver in einem Vakuumbehälter unter Vakuum zu setzen, den Behälter gegebenenfalls mit Lösungsmitteldämpfen zu spülen und anschließend in das evakuierte Gefäß die Behandlungslösung einzuleiten.

Die Abtrennung des behandelten Niobpulvers von der Lösung kann durch Filtrieren, Zentrifugieren oder Dekantieren erfolgen.

Im Falle des Einsatzes von Tantalalkoxiden werden diese vorsichtig an Luft ohne Feuchtigkeitsausschluss bzw. in angefeuchteter Luft hydrolisiert, vorzugsweise unter leichter Erwärmung auf 50 bis 100°C. Gegebenenfalls kann gegen Ende der Behandlung Wasserdampf zur Vervollständigung der Hydrolyse eingeleitet werden. Im Falle des Einsatzes von Tantaloxalat wird die Hydrolyse in einer wässrigen alkalischen Lösung durchgeführt, beispielsweise einer Ammoniak-Lösung oder Natriumhydroxid-Lösung. Besonders bevorzugt erfolgt die Hydrolyse in einem ammoniakhaltigen Gasstrom.

20

30

5

10

15

Zur Erzeugung einer gleichmäßig anhaftenden Tantaloxidbeschichtung soll die Hydrolyse allmählich über mehrere Stunde erfolgen.

25

Die Tauchung und Hydrolyse kann mehrfach wiederholt werden. Bevorzugt ist es, die Tauchung des Niobpulvers in weniger konzentrierten Lösungen, dafür aber mehrfach vorzunehmen.

Nach einem gegebenenfalls zwischengeschalteten Trocknungsschritt wird das derart behandelte Niobpulver vorzugsweise mit einem Gettermetall mit ausreichendem hohen Dampfdruck bei 850 bis 1000°C reduziert. Als Gettermetall geeignet sind: Magnesium, Calcium, Strontium, Barium, Aluminium und/oder Lanthan. Wesentlich

WO 01/35428

5

10

ist, dass sich die bei der Reduktion bildenden Oxide mit Mineralsäuren leicht auswaschen lassen. Besonders bevorzugtes Reduktionsmittel ist Magnesium.

Die so reduzierten, mit Mineralsäuren gewaschenen und anschließend mit demineralisiertem Wasser säurefrei gewaschenen und getrockneten Niobpulver werden in geeigneten Matritzen bis zu einer Pressdichte von 2,5 bis 3,5 g/cm³ zu Pellets gepresst und anschließend bei 1100 bis 1250°C in an sich bekannter Weise gesintert. Die gesinterten Anoden werden mit einem Tantal- und/oder Niobdraht, vorzugsweise einem Niobdraht, kontaktiert, sofern der Kontaktdraht nicht bereits beim Pressen in die Matrize eingeschoben wurde.

Anschließend wird in an sich bekannter Weise in 0,1 %iger Phosphorsäure bis zu der gewünschten Formierspannung formiert.

- Außer den Oxalaten und Alkoxiden sind für die Herstellung von Wolframbeschichtungen wässrige Lösungen von Ammoniumparawolframat, zur Herstellung von Molybdänbeschichtungen wässrige Lösungen von Ammoniumheptamolybdat, die thermisch zersetzbar sind, geeignet und bevorzugt.
- Zur Herstellung von Titanbeschichtungen ist eine wässrige Lösung von TiOSO₄ geeignet, die mittels einer wässrigen Base, z.B. Ammoniak, hydrolysiert wird, oder reines TiCl₄, welches anschließend mit Wasserdampf hydrolysiert wird.

Beispiele 1 bis 7

Es wird ein hochreines Niobpulver eingesetzt, das durch Magnesiumdampfreduktion von Niobsuboxid NbO₂ nach DE-A 19 831 280 erhalten wurde. Das Pulver hat eine spezifische Oberfläche nach BET von 3,02 m²/g. Verschiedene Probemengen werden in eine Ethanollösung, enthaltend die in Tabelle 1 angegebene Tantalethoxidmenge, getaucht. Eine Vergleichsprobe wird in reiner Ethanollösung behandelt. Nach 30 min werden die Probemengen von der jeweiligen Lösung durch Filtrieren abgetrennt und 15 min an Umgebungsluft stehengelassen.

10

15

25

5

Anschließend werden die Proben 45 min bei 95°C getrocknet, mit 80°C warmen demineralisiertem Wasser nachgewaschen und erneut getrocknet.

Danach werden die Proben unter Argon-Atmosphäre mit Magnesium-Dampf bei 850°C bis 950°C (Temperaturgefälle im Ofen) reduziert.

Fig. 1 zeigt eine REM-Aufnahme in unterschiedlicher Vergrößerung der Probe 1 gemäß Tabelle 1.

Die Analysenwerte für Ta, C, H und O sowie die spezifische Oberfläche der Proben sind in Tabelle 1 angegeben.

Die Proben werden in üblicher Weise um einen Niobdraht bei einer Pressdichte von 3,14 g/cm³ zu Anodenpellets verpresst und 20 min lang bei 1 150°C gesintert. Die gesinterten Anoden werden in 0,1 %iger Phosphorsäure bis zu einer Formierungsspannung von 40 V formiert.

Die Kondensatoreigenschaften werden in 30 %iger Schwefelsäure als Katholyt bei einer Bias-Spannung von 1,5 V bestimmt.

30 Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 angegeben.

Tabelle 1

| Probe | Tauchung | | | Pulver | | | K | Kondensator | |
|-----------|------------|--------|-----|------------|-------|-------------------|--------|---------------------|--------|
| | in Ethanol | Ta | ၁ | Н | 0 | S.A. | CV/g | CV/m² | I'\C\ |
| | Gew% | mdd | mdd | mdd | mdd | m ² /g | μFV/g | μ-FV/m ² | nA/µFV |
| | Ta (OEt)5 | | | | | | | | |
| Vergleich | 0 | 21 | 86 | 89 | 4 100 | 1,03 | 63 240 | 61 400 | 0,95 |
| Bsp.1 | | 1 640 | 103 | <i>L</i> 9 | 3 900 | 6,93 | 69 200 | 74 400 | 1,08 |
| Bsp. 2 | 5 | 2 490 | 143 | 69 | 4 200 | 1,00 | 73 700 | 73 700 | 85'0 |
| Bsp. 3 | 10 | 13 900 | 224 | 28 | 5 209 | 1,15 | 81 100 | 70 500 | 0,77 |
| Bsp. 4 | 5(3-fach) | 14 700 | 196 | 84 | 2 180 | 1,1 | 82 200 | 74 700 | 0,61 |
| Bsp. 5 | 20 | 27 200 | 275 | 112 | 5 528 | 1,55 | 91 700 | 59 200 | 0,67 |
| Bsp. 6 | 5(6-fach) | 29 600 | 267 | 108 | 4 800 | 1,05 | 84 300 | 80 300 | 0,76 |
| Bsp. 7 | 5(8-fach) | 42 300 | 248 | 121 | 4 430 | 86'0 | 83 900 | 85 600 | 69'0 |

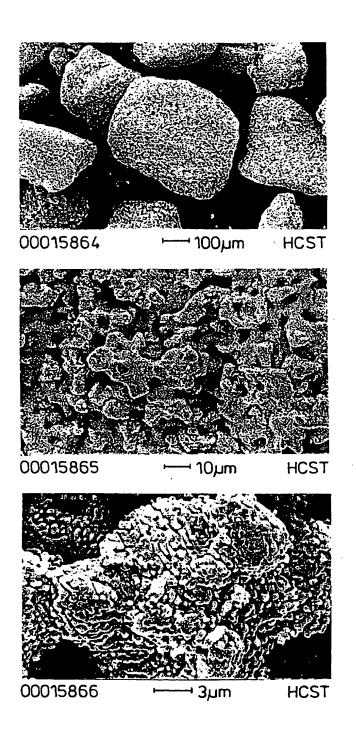
1)per

5

Patentansprüche

- 1. Elektrolytkondensator, enthaltend eine Niobanode, eine Nioboxid-Sperrschicht, eine halbleitende Kathode und einen Elektrolyten, wobei die Nioboxid-Sperrschicht mindestens ein Metall aus der Gruppe Al, Si, Ti, Zr, Mo, W, Y und Ta enthält.
- 2. Kondensator nach Anspruch 1, wobei das Metall Tantal ist.
- 10 3. Kondensator-Anode, bestehend aus gesintertem Niobpulver mit einer durch anodische Oxidation erzeugten Sperrschicht, wobei die Sperrschicht mindestens eines der Elemente Al, Si, Ti, Zr, Mo, W, Y und/oder Ta enthält.
- 4. Kondensatorpulver, bestehend im wesentlichen aus Niob mit einer Oberflächenbeschichtung mindestens eines der Elemente Al, Si, Ti, Zr, Mo, W, Y
 und/oder Ta.
- Verfahren zur Herstellung eines Kondensatorpulvers nach Anspruch 4 durch
 Tränkung eines gegebenenfalls legierten Niobpulvers in einer Lösung einer
 hydrolysierbaren oder zersetzbaren Verbindung mindestens eines der
 Elemente Al, Si, Ti, Zr, Mo, W, Y und/oder Ta, Abtrennen des Pulvers von
 der Lösung, Hydrolysieren oder Zersetzen der anhaftenden Verbindung und
 gegebenenfalls Reduktion des Hydrolysates zum Metall.

-1/1-



Patent provided by Sughrue Mion, PLLC - http://www.sughrue.com $E\ R\ S\ A\ T\ Z\ B\ L\ A\ T\ T\ (REGEL\ 26)$

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internation No PCT/EP 00/10622

| A. CLASSII IPC 7 | FICATION OF SUBJECT MATTER H01G9/042 H01G9/052 | | |
|------------------------|---|--|--|
| | | | |
| | International Patent Classification (IPC) or to both national classification | ation and IPC | |
| | SEARCHED cumentation searched (classification system followed by classification | on symbols) | |
| IPC 7 | H01G | ar symbols, | |
| Documentat | ion searched other than minimum documentation to the extent that so | uch documents are included in the fields se | earched |
| | | | _ |
| Electronic da | ata base consulted during the international search (name of data bas | se and, where practical, search terms used |) |
| EPO-In | ternal, WPI Data, PAJ | | |
| C. DOCUME | ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT | | |
| Category ° | Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele | evant passages | Relevant to claim No. |
| Х | EP 0 582 844 A (ROEDERSTEIN KONDE 16 February 1994 (1994-02-16) claims 1,3,5,6 | NSATOREN) | 1 |
| х | US 3 867 129 A (RONNEAU GERARD S 18 February 1975 (1975-02-18) column 1, line 30 - line 40 column 1, line 50 - line 67 | ET AL) | 4,5 |
| А | US 3 849 124 A (VILLANI G) 19 November 1974 (1974-11-19) column 1, line 11 -column 2, line claim 1 | 6 | 3,4 |
| A | GB 2 106 938 A (STANDARD TELEPHON LTD) 20 April 1983 (1983-04-20) & US 5 914 417 A 22 June 1999 (19 cited in the application | | |
| Furti | her documents are listed in the continuation of box C. | χ Patent family members are listed | in annex. |
| Special ca | ategories of cited documents: | "T" later document published after the inte | mational filling date |
| consid | ent defining the general state of the art which is not lered to be of particular relevance | or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention | the application but eary underlying the |
| filing d | | "X" document of particular relevance; the c cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the do | t be considered to |
| which | 1u-ut | "Y" document of particular relevance; the cannot be considered to involve an in | laimed invention |
| | ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means | document is combined with one or mo ments, such combination being obvio | ore other such docu- |
| *P* docume tater th | ent published prior to the International filing date but han the priority date claimed | in the art. "&" document member of the same patent | family |
| Date of the | actual completion of the international search | Date of mailing of the international sea | arch report |
| 1 | O January 2001 | 17/01/2001 | |
| Name and r | malling address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 | Authorized officer | |
| | NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, | Goossens, A | |
| 1 | Fax: (+31-70) 340-3016 | 1 400000110, 11 | 1 |

1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Inten. anal Application No PCT/EP 00/10622

| Patent document cited in search repor | t | Publication date | Patent family member(s) | Publication date |
|--|---|------------------|-------------------------|------------------|
| EP 0582844 | Α | 16-02-1994 | DE 4225920 A | 10-02-1994 |
| US 3867129 | Α | 18-02-1975 | NONE | |
| US 3849124 | Α | 19-11-1974 | US 3597664 A | 03-08-1971 |
| GB 2106938 | Α | 20-04-1983 | NONE | |

Patent provided by Sughrue Mion, PLLC - http://www.sughrue.com

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern. ..onales Aktenzeichen
PCT/EP 00/10622

| A. KLASSI IPK 7 | FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01G9/042 H01G9/052 | | | | |
|--|---|---------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| Nach der int | ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kla | ssifikation und der IPK | | | |
| B. RECHE | RCHIERTE GEBIETE | | | | |
| Recherchier IPK 7 | nter Mindestprütstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo H01G | ole) | | | |
| Recherchier | te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veräffentlichungen, so | oweil diese unter die rec | herchierten Gebiete | fallen | |
| Während de | er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N | lame der Datenbank un | nd evtl. verwendete : | Suchbegriffe) | |
| EPO-In | ternal, WPI Data, PAJ | | | | |
| C. ALS WE | SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN | | | | |
| Kategorie* | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab | e der in Betracht komme | enden Teile | Betr. Anspruch Nr. | |
| X | EP 0 582 844 A (ROEDERSTEIN KONDE 16. Februar 1994 (1994-02-16) Ansprüche 1,3,5,6 | ENSATOREN) | | 1 | |
| х | US 3 867 129 A (RONNEAU GERARD S 18. Februar 1975 (1975-02-18) Spalte 1, Zeile 30 - Zeile 40 Spalte 1, Zeile 50 - Zeile 67 | ET AL) | | 4,5 | |
| A | US 3 849 124 A (VILLANI G) 19. November 1974 (1974-11-19) Spalte 1, Zeile 11 -Spalte 2, Zei Anspruch 1 | , | | 3,4 | |
| | | -/ | | | |
| | tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen | X Siehe Anhang | Patentfamilie | | |
| **T* Spätere Veröffentlichung, die den altgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist der Neröffentlichung, die den altgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E* ätteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erschien zu lassen, oder durch die das Veröffentlichung zweifelhaft erschien zu lassen, oder durch die das Veröffentlichung belegt werden anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen werden die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht ung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kan nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung die seen Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kan nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung die veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kan nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung die veröffentlichung die veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kan allein aufgrund dieser Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kan allein aufgrund dieser Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kan allein aufgrund dieser Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kan allein aufgrund dieser Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kan allein aufgrund dieser Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Veröffent | | | | | |
| 1 | 0. Januar 2001 | 17/01/2 | 2001 | | |
| Name und F | Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. | Bevollmächtigter B | | | |

1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern_onales Aktenzeichen
PCT/EP 00/10622

| ategorie* | mg) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweil erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile | Betr. Anspruch Nr. |
|-----------|--|---------------------|
| medicue. | COLUMNIAN SOL AND COLUMNIAN SOLO COLONO COLONIA COLONIA SOLO COLONIA SOLO COLONIA SOLO COLONIA | Jul. Anapiulii III. |
| | OD O 100 OOO A (CTANDARD TELEDIJONES CARLES | |
| | GB 2 106 938 A (STANDARD TELEPHONES CABLES | |
| | LTD) 20. April 1983 (1983-04-20) & US 5 914 417 A | |
| | 22. Juni 1999 (1999-06-22) | |
| | in der Anmeldung erwähnt | 1 |
| | Til der Almerdang Craamic | |
| | | } |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 1 |
| | | |
| | · | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 1 |
| | | |
| | | |
| l | | |
| İ | | 1 |
| | | |
| | | - |
| | | İ |
| | | } |
| | | - |
| | | |
| | | |
| | | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | • | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| i | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | - | 1 |

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internation Aktenzeichen
PCT/EP 00/10622

| im Recherchenberich angeführtes Patentdokur | | Datum der Veröffentlichung | Mitglied(er) der Patentfamilie | Datum der Veröffentlichung |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| EP 0582844 | Α | 16-02-1994 | DE 4225920 A | 10-02-1994 |
| US 3867129 | Α | 18-02-1975 | KEINE | |
| US 3849124 | Α | 19-11-1974 | US 3597664 A | 03-08-1971 |
| GB 2106938 | Α | 20-04-1983 | KEINE | |

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie)(Juli 1992)